**Рощин, Владимир Михайлович. Формирование и исследование свойств тонких пленок вольфрама, полученных при импульсной конденсации электроэрозионной плазмы : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.27.06 / Моск. ин-т электронной техники.- Москва, 1997.- 36 с.: ил.**